低圧プラズマによる微粒子表面修飾法

Surface Modification of Nanoparticles by Low-pressure Plasma

^O永津 雅章(静大創科技院)

°Masaaki Nagatsu

E-mail: tmnagat@ipc.shizuoka.ac.jp

近年、金や磁性体などの金属ナノ微粒子のバイ オ・医療分野への応用に関する研究が精力的に行 われている。特に、磁性体ナノ微粒子は、磁場に より微粒子を操作できる特長を有しており、ドラ ッグ・デリバリー・システム (DDS) や MRI 造影 剤などへの医療応用に向けた研究が精力的に行わ れている。本研究で研究を進めている DC アーク 放電により作製したナノ微粒子は、鉄などの磁性 体コア微粒子がグラファイト層により被覆化され た構造を有しており、大気下における酸化の問題 がなく、表面修飾が容易であるなどの利点が挙げ られる。勿論、これらのナノ微粒子の医療応用を 可能にするためには、微粒子表面の生体適合性や 液体中での分散性の向上が不可欠となっている。

本講演では、直流アーク法により作製したグラ ファイト被覆磁性体ナノ微粒子のプラズマ表面化 学修飾に関する最近の研究成果、およびそれらを 用いた高感度ウイルス検出技術や放射性セシウム 除去への応用に関する初期実験結果を紹介する。





直流アーク法により作製したグラファイト被覆 鉄ナノ微粒子のTEM画像、および粒子径分布を図 1に示す。粒子径は平均20nm程度であり、コア 部の鉄微粒子の周りに多層グラフェンが覆った構造であることが分かる。XRD 測定からも、微粒子コア部の結晶性の高い鉄成分のピークと、その周辺部のグラファイト成分のピークを確認している。

微粒子表面のアミノ基修飾には RF プラズマ装 置を用い、微粒子の前処理として Ar プラズマ、後 処理に Ar/NH₃ 混合ガスを用いて行った。図 2 は、 基板ステージに外部的に負の高圧パルスを印加す ることにより、イオン衝撃により微粒子をプラズ マ領域中に導入する実験の様子を示している。



図2 RF 放電プラズマ実験装置の概略

プラズマ表面修飾を行った微粒子表面のアミノ 基数の定量には SPDP と DTT 溶液の組み合わせに よる化学的誘導体化法を用い、アミノ基1個に対 して1分子生成される P2T 分子の吸光度測定によ りアミノ基の定量分析を行った。解析結果から、 ナノ微粒子1個当たり、約8x104個のアミノ基数 の値が得られており、市販の磁気ビーズよりも1 ~2桁高い修飾率となっている。なお、高感度ウ イルス検出技術やセシウムイオン除去などの実験 結果については、講演の際に報告する。